

公差配合与技术测量习题及解答



[公差配合与技术测量习题及解答_下载链接1](#)

著者:何频

出版者:化学工业出版社

出版时间:2004-8

装帧:简装本

isbn:9787502558123

本书主要包括：极限与配合、测量技术基础、形状与位置公差、表面粗糙度及测量

、光滑极限量规、轴承的公差与配合、螺纹的公差与配合、键与花键的公差配合及测量、圆柱齿轮传动的公差及测量、尺寸链等的习题。本书习题类型分为判断题、多项选择题、填空题和综合题等四种类型，且均附有解答。本书与刘越主编的《公差配合与技术测量》及郭连湘主编的《公差配合与技术测量实验指导》配合使用。

作者介绍:

目录:

[公差配合与技术测量习题及解答_下载链接1](#)

标签

评论

[公差配合与技术测量习题及解答_下载链接1](#)

书评

[公差配合与技术测量习题及解答_下载链接1](#)